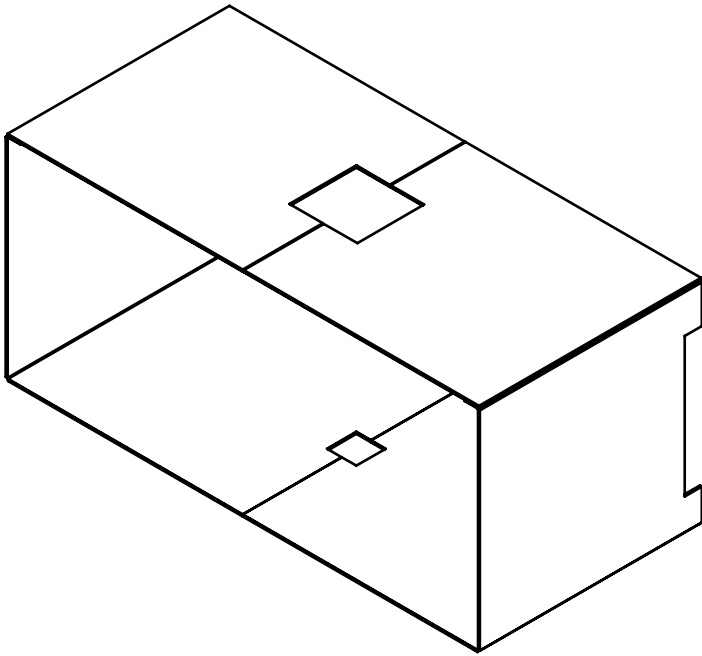
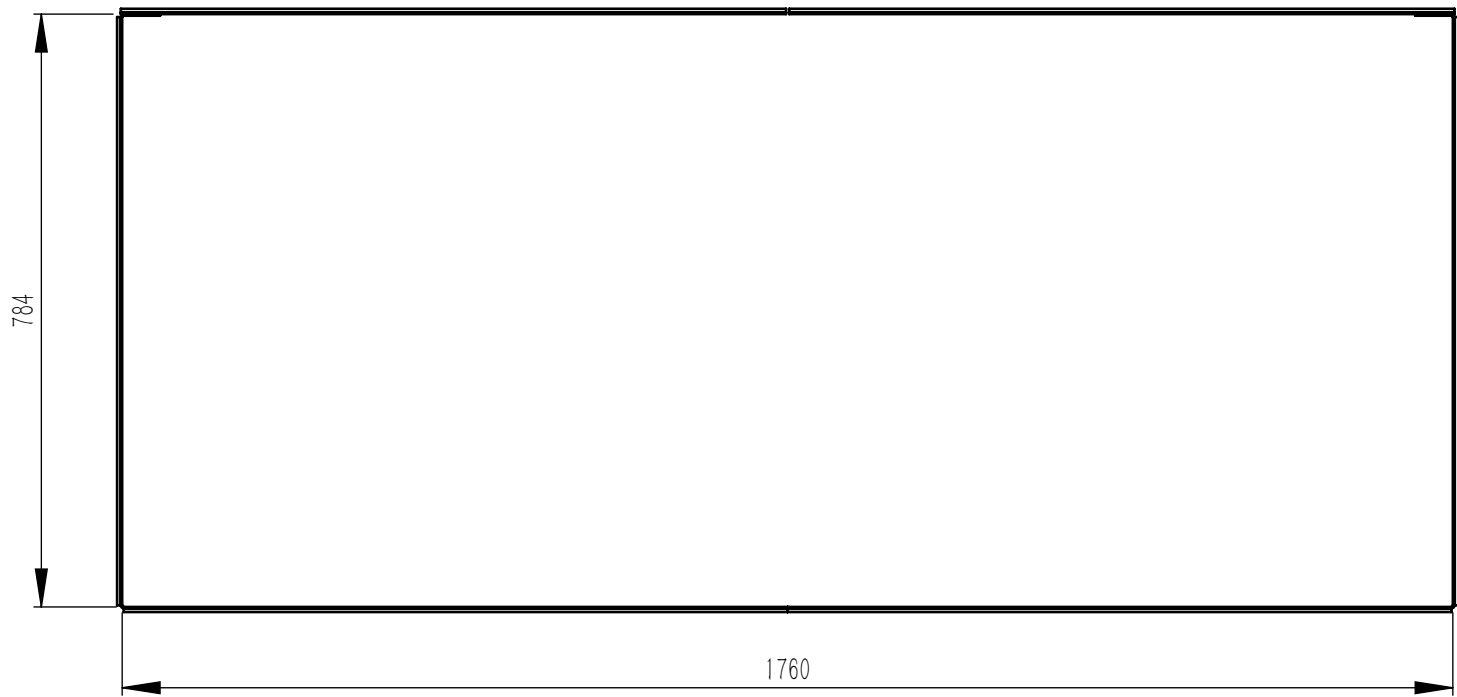
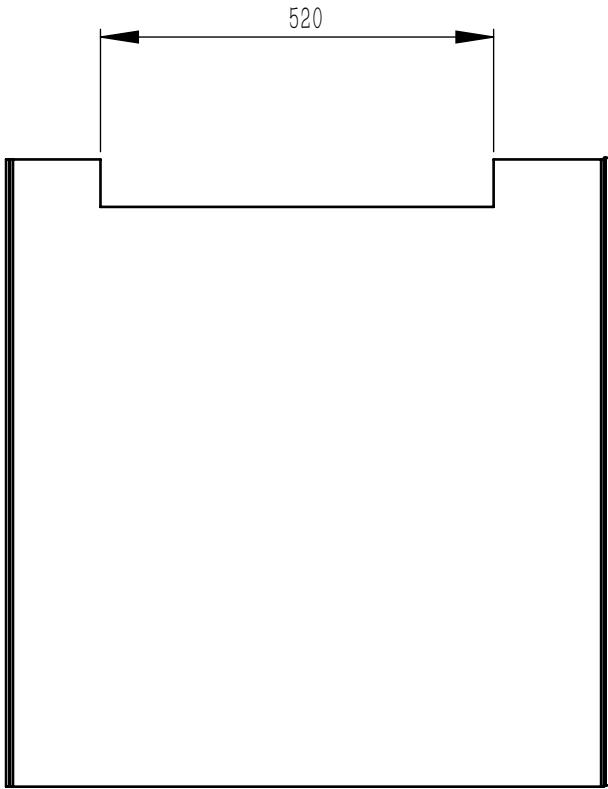
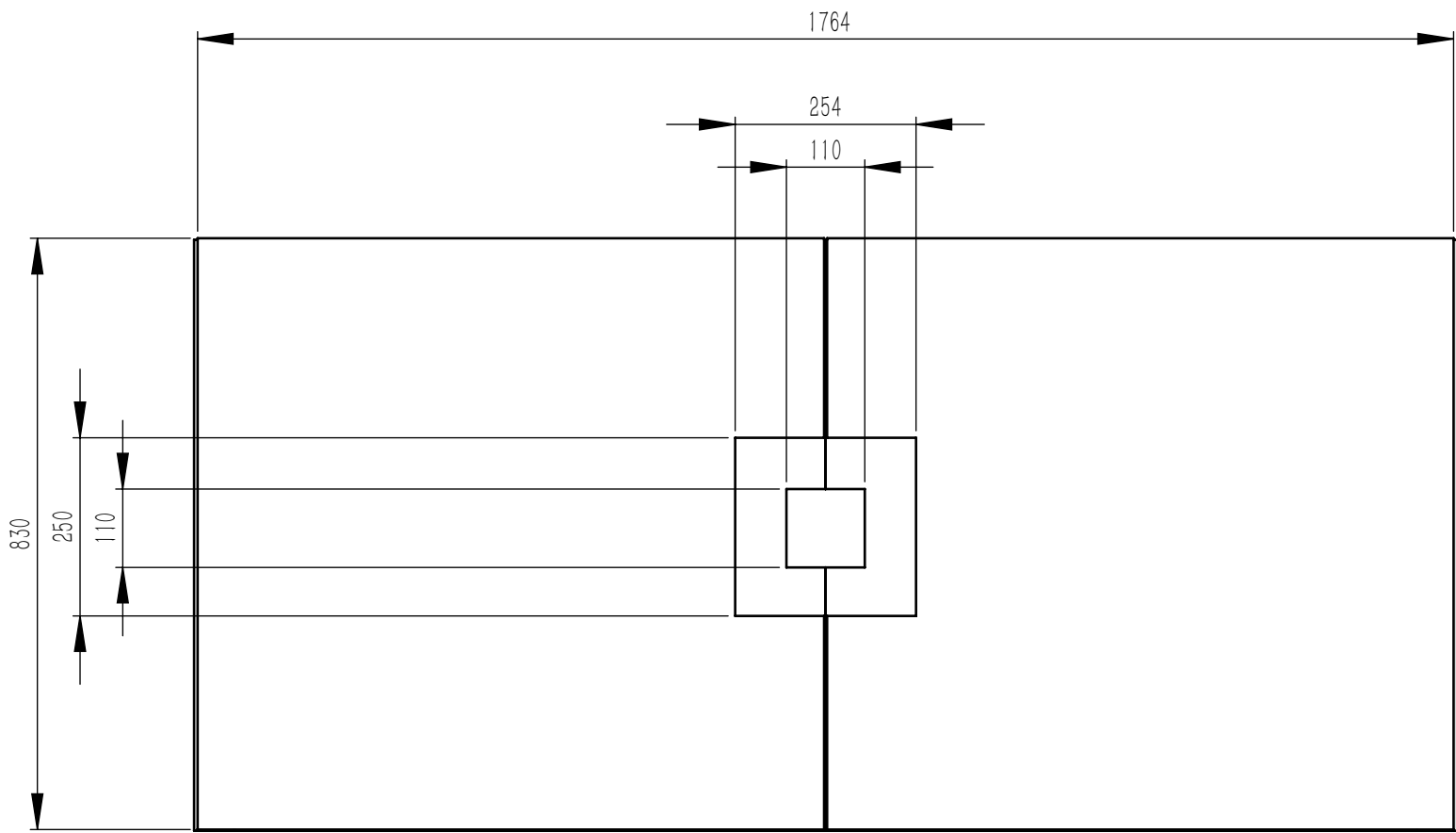




技术要求:
1. 高压谱仪主散射室导管屏蔽框架由支撑框架和屏蔽材料组成
2. 支撑框架材质为铝合金拼接而成
3. 屏蔽材料为B4C含量70%的5mm柔性B4C

中国科学院高能物理研究所 IHEP-CSNS								版本号
设 计			高压谱仪主散射室导管屏蔽框架	计算机文件名		绘图软件名		
制 图						SolidWorks2012		
校 核				数量	重量	比例	图幅	
审 核				1	Kg	1:20	A2	
会 签				共1页		第1页		
审 定				未注尺寸公差按GB/T 1804-m级制造 未注形位公差按GB/T 1184-k级制造				
批 准								